

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевчик Андрей Павлович
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2024 16:27:02
Уникальный идентификатор документа:
476b4264da36714552dc83748d2961662babc012

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК¹

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
(далее - программа)

Расписание занятий дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Применение атомно-силовой микроскопии для анализа низкоразмерных систем»*

Дата занятий	День недели	Планируемое время проведения занятий	Кол-во часов	Фамилия, инициалы преподавателя
	Понедельник	16.00 – 17.30**	2	
		18.00 – 19.30	2	
	Вторник	16.00 – 17.30	2	
		18.00 – 19.30	2	
	Среда	16.00 – 17.30	2	
		18.00 – 19.30	2	
	Четверг	16.00 – 17.30	2	
		18.00 – 19.30	2	
	Пятница	16.00 – 17.30	2	
Итого			18	

* Примерное расписание занятий. В расписании (день недели, планируемое время проведения занятий, количество часов) возможны изменения.

** Перерыв на питание 30 минут: с 17.30 до 18.00

¹ Составлен на основании раздела 4 утвержденной программы и установленного макета